

作品番号：01403537
作品タイトル：オベリスク,シャンゼリゼ,凱旋門
作家：増見　芳隆
キャプション：
コレクション：
ソース：
撮影地：フランス,パリ
撮影年月日：
学術名：
クレジット表記：
モデルリリース：なし
プロパティリリース：なし
ピクセル数：4096px × 2731px
印刷サイズ：29.7cm × 19.8cm
データサイズ：7.1MByte
ファイル形式：JPEG